

Минобрнауки России  
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт сильноточной электроники  
Сибирского отделения Российской академии наук  
(ИСЭ СО РАН)

УТВЕРЖДАЮ  
директор ИСЭ СО РАН  
академик РАН



Н. А. Ратахин

«24 » августа 2018 г.

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Источники спонтанного оптического излучения»

основных профессиональных образовательных программ высшего образования —  
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  
по направлениям подготовки кадров высшей квалификации

№ п/п	Направление подготовки	Наименование ОПОП (профиль подготовки)	Место дисциплины в учебном плане
1	03.06.01 Физика и астрономия	Оптика	Вариативная часть, дисциплина по выбору

# **1. Общая характеристика дисциплины**

## **1.1. Место дисциплины в структуре ООП**

Перечень основных профессиональных образовательных программ высшего образования — программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки кадров высшей квалификации, в учебные планы которых входит данная дисциплина, и ее место в учебном плане обозначены на титульном листе настоящей рабочей программы.

Дисциплина изучает физические основы генерации узкополосного спонтанного оптического излучения при распаде эксимерных и эксиплексных молекул, основные процессы, обеспечивающие функционирование и определяющие особенности устройства и работы источников такого излучения — эксилампах, методы исследований и разработки эксиламп, а также различные применения излучения эксиламп ультрафиолетового и вакуумно-ультрафиолетового диапазонов спектра.

Для успешного освоения дисциплины аспирант должен знать:

- общую физику, оптику, физику газового разряда, основы физики плазмы в объеме, предусмотренном для магистров;

и уметь:

- применять методы математического анализа,

- использовать персональный компьютер для решения научных задач.

## **1.2. Цели и задачи освоения дисциплины**

Целью освоения дисциплины является углубленное изучение методологических и теоретических основ функционирования, устройства, проектирования и использования источников узкополосного спонтанного оптического излучения — эксиламп.

В результате изучения дисциплины аспирант должен

знать:

- физические процессы спонтанного излучения эксимерных и эксиплексных молекул;
- механизмы возбуждения газовых рабочих сред на основе таких молекул;
- возможности использования этих процессов и механизмов для создания источников узкополосного спонтанного оптического излучения;
- различные методы исследования и моделирования эксиламп;

уметь:

- оценивать эффективность тех или иных излучательных механизмов, а также методов возбуждения рабочих сред эксиламп, в той или иной области спектра;

иметь представление:

- об эффективности использования излучения эксиламп различных видов для решения тех или иных практических задач.

## **1.3. Формируемые компетенции**

Освоение настоящей дисциплины дает вклад в формирование у обучающихся следующих компетенций:

**ОПК-1:** Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий.

**ПК-1:** Наличие широких, целостных и глубоких знаний о физических процессах генерирования спонтанного оптического излучения, в том числе излучения эксимерных и эксиплексных молекул, о механизмах возбуждения газовых рабочих сред на основе таких молекул, возможностях использования этих процессов и механизмов для создания источников узкополосного спонтанного оптического излучения, о методах исследования и моделирования эксиламп (как составляющая профессиональной компетенции ПК-1 в ООП, в состав которой включается настоящая дисциплина).

**ПК-2:** Умение оценивать эффективность различных излучательных механизмов, а также методов возбуждения рабочих сред эксиламп, в той или иной области спектра, оценивать эф-

фективности использования излучения эксиламп различных видов для решения конкретных практических задач (как составляющая профессиональной компетенции ПК-1 в ООП, в состав которой включается настоящая дисциплина).

УК-1: Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.

УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки.

УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач.

Таблица соответствия компонентов фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине формируемым компетенциям приведена в п. 5.2 рабочей программы.

## 2. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).

### 2.1. Разделы дисциплины и виды занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Виды учебной работы и их трудоемкость (в часах)		
		Лекции	Практика	Самостоятельная работа
1	Физические основы генерации узкополосного спонтанного оптического излучения в эксилампах	6	—	4
2	Методики измерений и техника эксперимента	6	—	4
3	Временные, амплитудно-временные и спектральные характеристики излучения эксиламп	16	—	10
4	Моделирование процессов в эксилампах	8	—	6
5	Применения УФ и ВУФ излучения эксиламп	—	—	12
ИТОГО		36	—	36

### 2.2. Наименование тем, их содержание, объём в часах лекционных занятий

Порядковый номер лекции	Раздел, тема учебного курса, содержание лекции	Трудоемкость	
		час.	зач. ед.
	Раздел 1. Физические основы генерации узкополосного спонтанного оптического излучения в эксилампах	6	0,17
1	<u>Тема 1.1. Введение</u> 1.1.1. История исследований и разработка эксиламп ультрафиолетового и вакуумно-ультрафиолетового диапазона	2	0,055
2	<u>Тема 1.2. Эксимерные и эксиплексные молекулы и их излучательные свойства</u> 1.2.1. Димеры инертных газов. 1.2.2. Димеры на основе галогенов. 1.2.3. Системы на основе галогенидов инертных газов.	2	0,055
3	<u>Тема 1.3. Способы возбуждения эксиламп</u> 1.3.1. Барьерный разряд. 1.3.2. Высокочастотный и сверхвысокочастотный разряды. 1.3.3. Тлеющий разряд. 1.3.4. Импульсный объемный разряд с предионизацией газовой среды. 1.3.6. Возбуждение разрядом в сверхзвуковой струе газа.	2	0,055

	1.3.7. Импульсное возбуждение с высокой плотностью мощности.		
Раздел 2. Методики измерений и техника эксперимента		6	0,17
4	<u>Тема 2.1. Источники питания и материалы для эксиламп</u> 2.1.1. Виды источников и особенности их конструкции. 2.1.2. Оптические материалы, применяемые в конструкциях эксиламп	2	0,055
5	<u>Тема 2.2. Определение мощности и энергии возбуждения рабочей среды</u> 2.2.1. Определение мощности возбуждения по вольт-кулоновской характеристике. 2.2.2. Электрическая теория озонаторов. 2.2.3. Методика контроля и измерения мощности возбуждения при помощи измерения амплитуды быстрой части скачка давления. 2.2.4. Решение уравнений Кирхгофа для определения временного хода мощности и энергии возбуждения.	2	0,055
6	<u>Тема 2.3. Измерение энергетических характеристик излучения эксиламп</u> 2.3.1. Физические методы регистрации мощности излучения. 2.3.2. Химические методы регистрации мощности излучения. <u>Тема 2.4. Диагностическая аппаратура</u> 2.4.1. Аппаратура для определения амплитудно-временных и спектральных характеристик излучения	2	0,055
Раздел 3. Временные, амплитудно-временные и спектральные характеристики излучения эксиламп		16	0,44
7	<u>Тема 3.1. Эксилампы на димерах инертных газов</u> <u>Тема 3.2. Эксилампы на элементах VII и VIII групп</u>	2	0,055
8	<u>Тема 3.3. Излучение димеров галогенов</u> Излучение димеров $I_2^*$ Излучение димеров $Br_2^*$ и $Cl_2^*$	2	0,055
9	<u>Тема 3.4. Многополосные эксилампы на элементах VII и VIII групп</u> МПЭ импульсного объемного разряда МПЭ тлеющего разряда МПЭ барьерного разряда	2	0,055
10	<u>Тема 3.5. Эксилампы на элементах II и VII групп</u>	2	0,055
11	<u>Тема 3.6. Источники с высокой плотностью мощности излучения</u> Источники на основе барьерного разряда Источники на основе объемного разряда, инициируемого пучком электронов лавин	2	0,055
12	<u>Тема 3.7. Ресурсные характеристики эксиламп</u>	2	0,055
13	<u>Тема 3.8. Пространственные характеристики излучения эксиламп</u> 3.8.1. Характеристики излучения. 3.8.2. Уравнение переноса излучения и интегрирование вдоль луча. 3.8.3. Моделирование излучения лампы методом пробных фотонов. 3.8.4. Моделирование цилиндрической лампы.	2	0,055
14	<u>Динамика разжигания эксиламп барьерного разряда</u>	2	0,055
Раздел 4. Моделирование процессов в эксилампах		8	0,22
15	<u>Тема 4.1. Эксилампы с возбуждением импульсным объемным разрядом</u> 4.1.1. ArF (193 нм) эксиплексная лампа. 4.1.2. KrCl (222 нм) эксиплексная лампа.	2	0,055
16	<u>Тема 4.2. Эксилампы с возбуждением барьерным разрядом</u> 4.2.1. Физика барьерного разряда в инертногалоидной смеси. KrCl (222 нм) эксиплексная лампа.	2	0,055
17	<u>Тема 4.3. Эксилампы с возбуждением жестким ионизатором.</u> 4.3.1. Описание возбуждения жестким ионизатором. 4.3.2. Ксеноновая эксилампа на переходах димеров ксенона. 4.3.3. XeCl эксилампа в смеси Xe—NaCl.	2	0,055
18	<u>Тема 4.4. Эксилампы с возбуждением тлеющим разрядом</u> 4.4.1. Теоретическое описание.	2	0,055

	4.4.2. Неон. Установившаяся температура электронов при максвелловском распределении. 4.4.3. Бинарные смеси. Основные каналы образования эксиплексных молекул. 4.4.4. Тройные смеси		
	<b>СУММАРНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ</b>	36	1,0

В ходе лекций предусматривается демонстрация работающих образцов эксиламп различных видов, спектральных диапазонов и различного назначения.

### 2.3. Практические занятия

Не предусмотрены.

### 2.4. Самостоятельная работа аспирантов

Внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов включает следующие виды деятельности:

- проработку учебного материала по конспектам лекций и учебной литературе,
- конспектирование и реферирование источников из списка дополнительной учебной и научной литературы.

#### 2.4.1. Темы, вынесенные на самостоятельное изучение

№ недели	Раздел учебного курса, тема, вынесенная на самостоятельное изучение	Трудоемкость	
		час.	зач. ед.
	<b>Раздел 5. Применения УФ и ВУФ излучения эксиламп</b>	12	0,33
19	<u>Тема 5.1. Управление фотохимическими процессами</u> 5.1.1. Фотолиз и его варианты. 5.1.2. Фотохимические реакторы. 5.1.3. Фотодимеризация, фотосинтез и «зеленая химия». 5.1.4. Изучение фотофизических свойств органических веществ. 5.1.5. Очистка сточных вод. 5.1.6. Аналитические методы и приборы.	5	0,14
	<u>Тема 5.2. Управление фотобиологическими процессами</u> 5.2.1. ВУФ- и УФ-инактивация микроорганизмов и клеток. 5.2.2. Фотомедицина. 5.2.3. Фоторегуляция растений.	3	0,08
	<u>Тема 5.3. Модификация свойств поверхности под действием УФ излучения</u> 5.3.1. Очистка поверхности. 5.3.2. Фотостимулированное низкотемпературное окисление. 5.3.3. Осаждение металлических пленок. 5.3.4. Осаждение тонких диэлектрических пленок. 5.3.5. Фототравление полимеров. 5.3.6. Отверждение полимеров. 5.3.7. Фотолитография. 5.3.8. Производство оптических материалов и оптоэлектронных приборов	4	0,11
	<b>СУММАРНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ</b>	12	0,33

#### 2.4.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов

Используются виды самостоятельной работы аспиранта: в читальном зале библиотеки, в учебных кабинетах, на рабочих местах с доступом к интернет-ресурсам, и в домашних условиях. Аспиранты имеют возможность получать консультации у лектора.

Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим основную и дополнительную учебную и научную литературу, а также конспекты лекций.

### **3. Учебно-методические материалы**

#### **3.1. Основная литература**

1. Г.А. Волкова, Н.Н. Кириллова, Е.Н. Павловская, А.В. Яковлева. ВУФ лампы на барьерном разряде в инертных газах. // ЖПС. –1984. –Т. XLI. –Вып. 4. –С. 691-695.
2. Kogelschatz U. Excimer lamps: history, discharge physics and industrial applications // Proc. SPIE. – 2004. – V.5483. – Р. 272–286.
3. А.М. Бойченко, М.И. Ломаев, А.Н. Панченко, Э.А. Соснин, В.Ф. Тарабенко. Ультрафиолетовые и вакуумно-ультрафиолетовые эксилампы: физика, техника и применения. Изд-во СТТ, Томск, 2011. – 512 с.
4. Oppenländer T. Photochemical Purification of Water and Air. Weinheim: WILEY–VCH Verlag, 2003. – 368 р.
5. Райзер Ю.П. Физика газового разряда. – М.: Наука, 1987. – 592 с.
6. Эксимерные лазеры (Под ред. Ч. Роудза) – М.:Мир, 1981. – 246 с.
7. Автаева С.В. Барьерный разряд. Исследование и применение. – Бишкек: Изд-во КРСУ, 2009. – 290 с.

#### **3.2. Дополнительная литература**

1. Рохлин Г.Н. Разрядные источники света. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 720 с.
2. Справочная книга по светотехнике / Под ред. Ю.Б. Айзенберга. 3-е изд. – М.: ЗАО «Дом света», 2008. – 952 с.
3. Смирнов Б.М. Эксимерные молекулы // Успехи физических наук. – 1983. – Т.139. – №1. – С.53–81.
4. Ломаев М.В., Скакун В.С., Соснин Э.А., Тарабенко В.Ф., Шитц Д.В., Ерофеев М.В. Эксилампы – эффективные источники спонтанного УФ- и ВУФ-излучения // УФН. – 2003. – №2. – Т.173. – №2. – С. 201–217.
5. Самойлович В.Г., Гибалов В.И., Козлов К.В. Физическая химия барьерного разряда. – М.: Изд-во МГУ, 1989. –176 с.
6. Ломаев М.И., Панченко А.Н., Соснин Э.А., Тарабенко В.Ф. Эффективные источники спонтанного ультрафиолетового излучения: физика процессов и экспериментальная техника. Эксилампы. Томск: Томский государственный университет, 1999. 108 с. ISBN5-7137-0155-7.
7. Boyd I.W., Zhang J.-Y., Kogelschatz U. Development and Applications of UV Excimer Lamps / In Book Photo-Excited processes, Diagnostics and Applications (Ed. A. Peled). – The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2003. – Р. 161–199.
8. Sosnin E.A., Oppenländer T., Tarasenko V.F. Applications of Capacitive and Barrier Discharge Excilamps in Photoscience. // Journal Photochemistry and Photobiology C: Reviews. – 2006. – V.7. – Р. 145–163
9. Бойченко А.М., Яковленко С.И. Моделирование ламповых источников излучения. В кн.: Энциклопедия низкотемпературной плазмы (Гл. ред. В.Е. Фортов), 2005. – Серия Б. – Том XI-4. – V.3. – С. 569–508. – М.: Физматлит, 2005.
10. Ломаев М.И., Соснин Э.А., Тарабенко В.Ф. Эксилампы – источники спонтанного УФ и ВУФ излучения. В кн.: Энциклопедия низкотемпературной плазмы (Гл. ред. В.Е. Фортов), 2005. – Серия Б. – Том XI-4. – V.3. – С. 522–546. – М.: Физматлит, 2005.
11. Ломаев М.И., Соснин Э.А., Тарабенко В.Ф. Оптические свойства плазмы барьерного и ёмкостного разрядов в смесях инертных газов с галоидами и в инертных газах, эксилампы. В

- кн.: Энциклопедия низкотемпературной плазмы (Гл. ред. В.Е. Фортов), 2008. – Серия Б. – Том III-2. – С. 526–556. – М.: Янус-К, 2008.
12. Алексин А.А., Баринов В.А., Герасько Ю.В., Костенко О.Ф., Любченко Ф.Н., Тюкавкин А.В., Шалашков В.И. Непрерывные плазмохимические источники света. Под ред. Ф. Н. Любченко. –М.: "БИОР", 1997. -160 с.
  13. Герасимов Г.Н., Крылов Б.Е., Логинов А.В., Щукин С.А. Ультрафиолетовое излучение возбуждённых молекул инертных газов // Успехи физических наук. – 1992. – Т.162. – №5. – С.123–159.
  14. Ломаев М.И. Определение энерговвода в эксилампах с возбуждением барьерным разрядом // Оптика атмосферы и океана. –2001. –Т. 14. –№ 11. –С. 1091-1095.
  15. Liu S. and Neiger M. Electrical modeling of homogeneous dielectric barrier discharges under an arbitrary excitation voltage. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2003. V. 36. P. 3144-3150.
  16. Пикулев А.А., Цветков В.М., Соснин Э.А., Панарин В.А., Тарасенко В.Ф. Исследование термодинамических процессов в эксилампах методом скачка давления (обзор) // ПТЭ. –2012. – № 5. –С 3-15.
  17. Zhang J.-Y., Boyd I.W. Lifetime investigation of excimer UV sources // Applied Surface Science. – 2000. – V.168. – P.296–299.
  18. Carman R.J., and Mildren R.P. Computer modeling of a short-pulse excited dielectric barrier discharge xenon excimer lamp ( $\lambda \sim 172$  nm) // J. Phys. D: Appl. Phys. –2003. –V. 36. –P. 19–33.
  19. A.N. Panchenko, V.F. Tarasenko, A.N. Belokurov, P. Mendoza. Planar KrCl\* excilamp pumped by transverse self-sustained discharge with optical system for radiation concentration // Phys. Scr. –2006. –Vol. 74. –P. 108–113.
  20. M.I. Lomaev, E.A. Sosnin, V.F. Tarasenko. Excilamps and their applications. // Progress in Quantum Electronics. –2012. –Vol. 36, –Issue 1. –P. 51-97.

### **3.3. Интернет-ресурсы**

1. LINEX® – Linear Excimer LAMP System (123 D05 E 05/03 Co) // [http://osram.com/\\_global/pdf/Professional/Display\\_Optic/Display\\_Systems/123D005GB\\_PI\\_LINEX.pdf](http://osram.com/_global/pdf/Professional/Display_Optic/Display_Systems/123D005GB_PI_LINEX.pdf)
2. PLANON® Technical Information (104 S02 X 03/02 Co) // [http://osram.com/\\_global/pdf/Professional/Display\\_Optic/Display\\_Systems/PLANON/PLANON\\_TechnikInfos.pdf](http://osram.com/_global/pdf/Professional/Display_Optic/Display_Systems/PLANON/PLANON_TechnikInfos.pdf)
3. CiMAX-200 Excimer Lamp System (USHIO) // <http://www.ushio.com/products/semiconductor/excimer.htm>
4. УФ- и ВУФ-эксилампы. Технологии и разработки института сильноточной электроники СО РАН // <http://www.hcei.tsc.ru/ru/cat/technologies/tech10.html>
5. Сайт фирмы «Resonance Ltd» // <http://resonance.on.ca/Excimer.html>
6. BlueLight Compact Excimer UV System (сайт компании Heraeus Noblelight GmbH) // [http://www.heraeus-noblelight.com/fileadmin/user\\_upload/PDF/disinfection/BlueLight\\_Compact.pdf](http://www.heraeus-noblelight.com/fileadmin/user_upload/PDF/disinfection/BlueLight_Compact.pdf)
7. e-lux Vacuum Ultraviolet Excimer Lamp (сайт компании OPTIMARE GmbH) // [http://www.optimare.de/cms/fileadmin/PDF/OPTIMARE\\_AN\\_elux\\_en.pdf](http://www.optimare.de/cms/fileadmin/PDF/OPTIMARE_AN_elux_en.pdf)
8. Сайт компании Ophthos Instruments, Inc. // <http://www.e-ophthos.com/sources.htm>
9. Сайт компании Quarktechnology Co., Ltd // <http://www.quark-tec.com>
10. Сайт компании M.D. Excimer, inc // <http://www.mdexcimer.com>
11. Сайт компании M.D. Com, inc // <http://mdcm.co.jp>
12. Сайт компании «SEN Engineering Co., Ltd» <http://www.senengineering.co.jp/product/index.html>

### **4. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

- аудиторный фонд ИСЭ СО РАН,
- средства мультимедиа,
- рабочее место аспиранта с выходом в Интернет,
- библиотечный фонд ИСЭ СО РАН,

- экспериментальный парк эксиламп в лаборатории оптических излучений ИСЭ СО РАН.

## 5. Оценка качества освоения дисциплины

### 5.1. Оценочные мероприятия и формирование оценки

Оценка качества освоения дисциплины обучающимся осуществляется с использованием балльной системы. Перечень оценочных мероприятий и максимальное количество баллов, которое может быть получено обучающимся в результате каждого мероприятия, приведены в таблице.

Оценочное мероприятие	Максимальное число баллов
Промежуточные тесты (по разделам дисциплины)	20
Подготовка реферата (самостоятельная работа)	10
Решение задач (самостоятельная работа)	20
Дифференцированный зачет	50
<b>Максимальный суммарный балл</b>	<b>100</b>

На дифференцированном зачете аспиранту выставляется оценка и соответствующее ей число баллов:

«Отлично»: 41—50 баллов.

«Хорошо»: 31—40 баллов.

«Удовлетворительно»: 16—30 баллов.

«Неудовлетворительно»: 15 баллов и менее.

Итоговая оценка качества освоения дисциплины определяется величиной суммарного балла:

«Отлично»: 81—100 баллов.

«Хорошо»: 61—80 баллов.

«Удовлетворительно»: 41—60 баллов.

«Неудовлетворительно»: 40 баллов и менее.

### 5.2. Соответствие оценочных мероприятий (компонентов ФОС) дисциплины формируемым компетенциям, перечисленным в п. 1.3

Компонента ФОС, оценочное мероприятие	Компетенции					
	ОПК-1	ПК-1	ПК-2	УК-1	УК-2	УК-3
Промежуточные тесты (по разделам дисциплины)	+	+	+			
Подготовка реферата	+	+	+	+		
Решение задач (самостоятельная работа)	+	+	+	+	+	+
Дифференцированный зачет	+	+	+	+		

Рабочая программа составлена на основании:

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 867;

- паспорта специальности научных работников 01.04.05 — оптика;
- программы-минимум кандидатского экзамена по специальности 01.04.05, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 08.10.2007 г. № 274.

Составитель рабочей программы

в.н.с., д.ф.-м.н.

М. И. Ломаев

Рабочая программа рассмотрена и одобрена ученым советом ИСЭ СО РАН.

Протокол № 13 от «24» августа 2018 г.

Секретарь ученого совета, д.ф.-м.н.

И. В. Пегель

**Дополнения и изменения в рабочей программе  
за \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ учебный год**

В рабочую программу дисциплины «Источники спонтанного оптического излучения» вносятся следующие дополнения и изменения:

Дополнения и изменения внес \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О., подпись)

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании ученого совета ИСЭ СО РАН.  
Протокол № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Секретарь ученого совета

подпись

Ф. И. О.